



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种多级孔结构纳米MFI型分子筛及其制备方法和应用

文献类型: 专利

作者 张劲松、矫义来、杨振明

发表日期 2015-08-12

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 张劲松、矫义来、杨振明

公开日期 2015-08-12

申请日期 2013-09-06

语种 中文

专利申请号 2013 10405420.3

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/76697>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 张劲松、矫义来、杨振明. 一种多级孔结构纳米MFI型分子筛及其制备方法和应用. 2015-08-12.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

24

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。